JP1040172

Publication Title:

BRAZING MATERIAL FOR BRAZING FIN

Abstract:

PURPOSE:To facilitate a gas vent and to enable perfect brazing by providing plural front and back penetrating spaces for gas vent on the sheet like brazing material of as the intermediate material interposed between a substrate and fin in case of brazing numerous fins to the substrate.

CONSTITUTION:In case of executing brazing by bringing a substrate 1, fin 2 and the brazing material 3 of as an intermediate material into contact, the space between the substrate 1 and intermediate material 3 becomes a wide contact area, so the release of a generated gas can not be done enough, the flow and wettability of the brazing material 3 are spoiled and no perfect brazing can be done. Also in case of vacuum brazing the degree of vacuum of the contact face doesn't increase. A circular or oval gas vent hole 4 is therefore provided in a cross-cut or zigzag arrangement on the brazing material 3, which may be of brazing filler metal only or the brazing filler metal may be cladded on both faces of a core material of an adequate material. Since the substrate 1 uses the brazing material as intermediate material an extrusion shape and casting stock, forging stock can be used.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭64-40172

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和64年(1989) 2月10日

B 23 K 1/1:

K-6919-4E E-6919-4E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

39発明の名称。

フィンろう付け用のろう付け材

②特 願 昭62-197455

塑出 願 昭62(1987)8月7日

砂発明 者

河 野

紀 彦

爱知県名古屋市西区本知町1丁目33

②出 顋 人 株式会社神戸製鋼所

兵庫県神戸市中央区脇浜町1丁目3番18号

邳代 理 人 弁理士 中村 尚

明和一个各

1. 発明の名称

フィンろう付け用のろう付け材

- 2. 特許請求の範囲
- (1) ヒートシンク等の基板に多数のフィンを ろう付けする際に該基板とフィンとの間に介設す る中間材として、シート状のろう付け材であって、 複数個のガス抜き用表裏貫通空間を備えた構造に したことを特徴とするフィンろう付け用のろう付け材。
- (2) 前記空間は円形、楕円形等の多数のガス 抜き孔からなる特許請求の範囲第1項記載のろう 付け材。
- (3) 前記空間は多数のスリット湖を延在させてなる特許請求の範囲第1項記載のろう付け材。
- (4) 前記中間材は波形のシートからなる特許 請求の範囲第1項乃至第3項のいずれかに記載の ろう付け材。
- (5) 前記基板はろう付け個表面に多数のガス 抜き牌が形成されたものである特許請求の範囲第

- 1項記載のろう付け材。
- 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明はフィンろう付け用のろう付け材に係り、 特にヒートシンク等の基板に多数のフィンをろう 付けする際にガス付きが容易にできるろう付け材 に関するものである。

(従来の技術)

真空ろう付けでは、10~ Torr程度の高真空が必要であるが、広い面積を接してろう付けする場合には、接触空間の真空度を所定の真空度に上げることが困難であるため、接触ろう付けにおいて2~3時間のろう付けで完全にろう付けできる重ね部幅は10mm程度が限界と云われている。

そのため、従来より、広い面積の接触ろう付けを行うときは、(1)関口部分までの距離を短くする、(2)接触空間を離してあける、(3)ガス抜き通路を母材側に設ける、(4)真空排気ろう付け時間を長くする、等々の手段がろう付け製品に応じて

採られている。

例えば、半導体の冷却に用いられる片面基板型、 両面基板型又はフロン冷却型のヒートシンク、通 信機ケース等の半導体冷却用放熱フィン付箱体ケ ース、電気制御盤の冷却に用いられる筐体冷却器、 熱電素子の放熱及び吸熱フィン等々にあっては、 基板に多数のフィンをろう付けにより接合して用いられている。

また、基板材に通常の板材、押出形材、鍛造材、 鋳造材等を用いてろう材単体又は芯材にろう材を 両面クラッドしたろう付け材(以下、「ろう付け材」 という)を中間材として基板とフィンとの間に狭

本発明は、上記従来技術の問題点を解決するためになされたものであって、ヒートシンク等の基板にフィンをろう付けする際に、基板に対してガス抜き薄等の加工を敢えてする必要がなく、ろう付け接合部のガス抜きを効果的に可能にするろう付け材を提供することを目的とするものである。(問題点を解決するための手段)

上記目的を達成するため、本発明者は、基板側に付加的な加工をせず、専らろう付材側に工夫を加えてガス抜きできる方質を見い出すべく鋭意研究した結果、ろう付け材そのものに予め円形状孔等の表裏貫通空間を多数設けることにより、可能であることを見い出し、ここに本発明をなしたものである。

すなわち、本発明に係るフィンろう付け用のろう付け材は、ヒートシンク等の基板に多数のフィンをろう付けする際に該基板とフィンとの間に介設する中間材として、シート状のろう付け材であって、複数個のガス抜き用表裏貫通空間を備えた構造にしたことを特徴とするものである。

み込んでろう付けする場合には、ろう付け材と基 板とのろう付けが広い面積のろう付け接合となる ため、ろう付けが困難である。すなわち、前述の 如く真空ろう付けであれば接触面の真空度が上ら なかったり、発生ガスの逸がしが充分にできない ためにろう付け材の流れや涸れ性が摂われ、接金 なめらう付けができなくなる。そのため、接合が に移ったりができなくなけれる。 ためらうけができなくなけれる。 ためらう付けをきなくない なるう付けができないができないができなができなができなができなができない。 基本を設けている。 はないできる。 はないできる。

このガス抜き牌は押出成形であれば同時成形で 簡便にできるが、押出幅に製造上の制約を受ける 欠点がある。また基板材に板材、銀造材、鋳造材 を使用するときは機械加工が別途必要である。

また、長尺製品でガス抜き効果を良くするためには襟をかなり大きくしなければならず、熱が基板からフィンに効果的に伝わりにくい性値低下の、問題が発生する。

以下に本発明を実施例と共に詳細に説明する。

前述のように、本発明は、ろう付け材そのものを特定の形状乃至構造とすることにより、完全なろう付けを可能とするもので、そのためには、ろう付け材をシート状とし、かつ、表裏に貫通する空間を基板の寸法に応じた個数で適当な距離をもって多数設け、これにより効果的なガス抜きを可能にするのである。

また、中間材は、ろう材のみで構成しても、成いは適宜材質の芯材の両面にろう材をクラッドした構成(両面クラッドろう付け材)にしてもよい。

なお、基板としては、ろう付け材を別途中間材として用いるので、芯材単体の板材や押出形材を使用でき、また鍛造材、鋳造材などを使用することができ、コストダウンが可能となる。また、片面クラッドアルミ材の場合のように表真の識別も不要となる。

(実施例)

次に本発明の実施例を示す。

实施例1

第1 図及び第2 図は本発明の第1 の態機を示したものである。

第1図はろう付け前の各部材の配置を示した斜 視回であり、1は基板、2はフイン、3は中間材 としてのろう付け材(ろう材単体又は芯材にろう 材を両面クラッドしたもの)であり、4はガス抜 き孔である。このガス抜き孔4は、各部材1、2、 3を接触させてろう付けする場合、基板1と中間

上げられ、完全ろう付けが可能である。

なお、図示してないが、スリット旗5は中間材3の傾端まで延びる必要はなく、両傾端を残したものであってもよいし、短いスリット游状孔(第1図に示したガス抜き孔4を長細くしたものに類似したもの)を多数設けてもよい。勿論、スリット溝5が延在する方向は、図示のようにフィン2の方向と直交する方向が望ましいが、平行する方向でも可能である。

実施例3

第4回及び第5回は本発明の第3の態機を示したものである。

中間材3は実施例1の場合と同様のものであるが、基板1にガス収集を容易にするためのガス抜き溝6を設けたもので、基板1と中間材3との間の接触空間の真空度を更に容易に上げることができる。このガス抜き溝6は基板1を押出成形することにより容易に成形することが可能である。

また、基板にガス抜き得6を設けることにより、 中間材3に設けるガス抜き孔4の数を減らすこと 材3との間が広い接触面積をもつ重ねろう付けとなるので、この広い接触空間の真空度を所定の真空度に容易に上げるために多数設けたものである。

本実施例では、中間材3の厚みは0.1~1mm 程度で、1~3mmφのガス抜き孔4を10mmピッチ程度の非盤目状又は千島配列状に設けられている。また、フイン2と中間材3とのろう付けは、フイン厚みが0.2~2mm程度と充分等いためにろう付けには全く問題がない。

なお、 装板 1 には板材の他に押出形材、 鍛造材、 鋳造材等を使用できることは云うまでもない。

第2回はろう付け後の製品を示している。

実施例2

第3回は本発明の第2の態操を示したものである。

中間材3には、第1図に示したガス抜き孔4の 代わりに、一方の傾端まで延びるスリット第5が 設けられている。スリット滞幅を1~2mm、スリット滞ピッチを10~15mm程度にすれば、基板 1と中間材3との間の接触空間の真空度を容易に

が可能である。但し、基板1の押出成形は押出設 備の関係で幅に制約される鍵点がある。

第5回は本実施例の場合のろう付け組立要領を 説明する図であり、部材1、2、3を接触させて フインピッチを出すときに、御状治具7を嵌合さ せればろう付け作業が容易となる。この節状治具 7はろう付け後除去することは云うまでもない。 字筋例4

第6回及び第7回は本発明の第4の態様を示し たものである。

第6回に示す中間材3は、ガス抜き孔4を多数 設けるほか、更に被形に成形されている。このように中間材3を被形に成形した場合、基板1との 間で形成されるトンネルを介して長手方向にガス 抜きすることができ、更にガス抜き効果が向上する。

第7図はこの中間材3を用いてろう付けしたヒートシンクを示している。この場合、中間材3には芯材にろう材を両面クラッドしたろう付け材を用いており、波形形状がそのまゝ残っている様子

を示している。この中間材にろう材だけのものを 用いれば、ろう付け後のろう材は溶融して第2図 に示すような形状になる。

なお、以上の説明では、真空ろう付け法に適用 した場合について示したが、他のろう付け法、例 えば、フラックスろう付け法についてもできるも のである。フラックスろう付け法の場合、余分な フラックスや残滓も上述のガス抜き孔4から排出 できるので、広い面積の重ねろう付けが可能とな る。

(発明の効果)

る材料(圧延、押出、鍛造、鋳造等)を使用でき、低コスト化が可能となると共に、基板の原みを部分的に変えて使用材料の節波も可能である。

4. 図面の簡単な説明

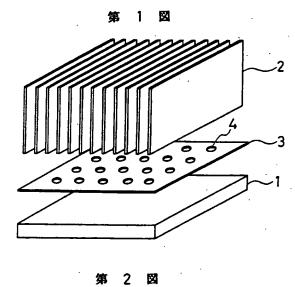
第1回及び第2回は本発明の第1実施例を示す 図であって、第1回はろう付け前の各部材の配置 を説明する図であり、第2回はろう付け後の製品 を示す斜視図であり、

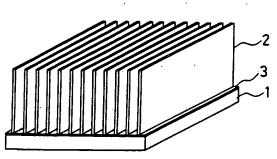
第3回は第2実施例において各部材の配置を説明する回であり、

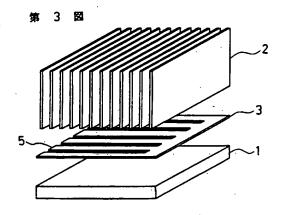
第4回及び第5回は第3実施例を示す図であって、第4回は各部材の配置を説明する図であり、第5回はその場合の治具の使用要領を示す図であり、

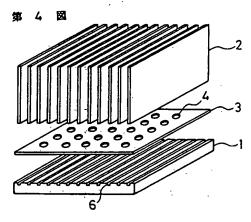
第6回及び第7回は第4実施例を示す回であって、第6回はろう付け材を示す斜視回で、第7回は各部材の配置を説明する図である。

1 … 基板、 2 … フィン、 3 … 中間材(ろう付け材)、 4 … ガス抜き孔、 5 … スリット滞、 6 … ガス抜き溝、 7 … 節状治真。









BEST AVAILABLE CO. .

